

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】令和 3 年 9 月 16 日 (2021.9.16)

【公表番号】特表 2018-532119 (P2018-532119A)

【公表日】平成 30 年 11 月 1 日 (2018.11.1)

【年通号数】公開・登録公報 2018-042

【出願番号】特願 2018-521648 (P2018-521648)

【国際特許分類】

G 0 1 N 21/3504 (2014.01)

【F I】

G 0 1 N 21/3504

【誤訳訂正書】

【提出日】令和 3 年 7 月 12 日 (2021.7.12)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】請求項 3

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【請求項 3】

前記赤外線ガス分析器 (1 2) からの前記測定信号が、特定のガス成分が 0 p p mであることを示した場合、前記赤外線ガス分析器 (1 2) からの前記測定信号は、前記二次ガスセンサ (1 4) の現在の 0 p p m 基準値を決定するための基準信号として採用される、請求項 1 又は 2 に記載の方法。